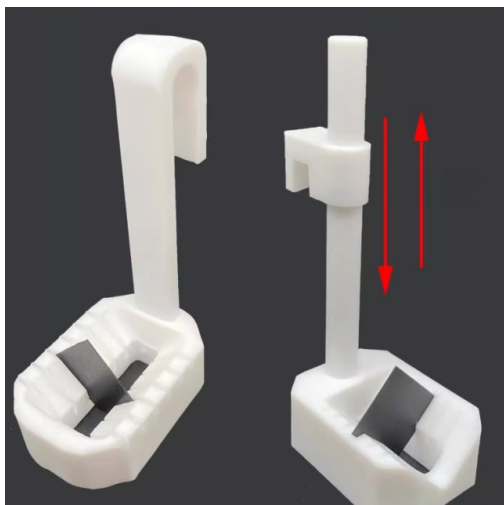


ラボおよび半導体処理用のカスタムPtfeウェーハホルダー

商品番号: PTFE-38



前書き

これは高純度のカスタム加工PTFE（テフロン）ホルダーで、導電性ガラス、ウェーハ、光学部品などのデリケートな基板を安全に取り扱い、処理するために専門的に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

ホルダーサイズ（角型サンプル用）	最大サンプル厚さ	推奨ビーカーサイズ
10-15 mm	1 mm未満	250 ml
15-20 mm	1 mm未満	250 ml
21-25 mm	1 mm未満	250 ml
25-30 mm	1 mm未満	250 ml
35-40 mm	1 mm未満	500 ml